AUSHANG

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN Fachbereich Physik

Arnimallee 14, 14195 Berlin

DISPUTATION

Montag, 9. Juli 2018, 16.30 Uhr

Hörsaal A (1.3.14)

Disputation über die Doktorarbeit von

Herrn Jan-Peter Bäcker

Das Thema der Arbeit lautet:

In situ investigation
of the rapid thermal reaction of Cu-In-Ga precursors
to Cu(In,Ga)Se₂ thin-film solar cell absorbers

Die Arbeit wurde unter der Betreuung von Prof. Dr. K. Lips durchgeführt.

Die Disputation besteht aus einem Vortrag und einer angrenzenden Aussprache.

Der Vortrag ist öffentlich.

Interessierte werden hiermit herzlich eingeladen

Die Vorsitzende der Promotionskommission

Prof. Dr. K. Franke